02292986 \*\*Image available\*\*

# DISTRIBUTED FEEDBACK TYPE SEMICONDUCTOR LASER

Pub. No.: 62-209886 [JP 62209886 A]

Published: September 16, 1987 (19870916)

Inventor: KUWAMURA YUJI

Applicant: NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

Application No.: 61-052862 [JP 8652862]

Filed: March 10, 1986 (19860310)

INTL CLASS: International Class: 4 J H01S-003/18

JAPIO Class: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO Keyword: R002 (LASERS)

65, Pg. 141, February 27, 1988 (19880227) Journal: Section: E, Section No. 586, Vol. 12, No.

# ABSTRACT

element in high probability by forming a multilayer film filter having wavelength selectivity on at least one light emitting surface of a distributed feedback type semiconductor (DFB) laser. PURPOSE: To obtain a uniaxial-mode oscillating

reflecting mirror loss .alpha.L exists at one position to enhance the probability of selectively oscillating only in a uniaxial mode. dependency to provide nonsymmetrical .delta..beta.L-.alpha.L characteristic for Bragg wavelength. Thus, the minimum of the CONSTITUTION: A nonreflecting coating (or low reflecting film) film 4 is formed on one cleaved surface of a DFB laser laminated on the remaining cleaved surface is formed. The multilayer film of such a structure has an abrupt wavelength and a multilayer film in which n (n: positive integer number) of SiO(sub 2) films 2 and amorphous Si 3 are sequentially

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-209886

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)9月16日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称

分布帰還型半導体レーザ

②特 願 昭61-52862

**愛出** 願 昭61(1986)3月10日

②発 明 者 桑 村 有 司

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

郊代 理 人 弁理士 内 原 晋

### 明細普

発明の名称

分布帰還型半導体レーザ

### 特許請求の範囲

半導体基板上に少なくとも活性層と前記活性層よりもエネルギーギャップが大きく、かつ一方の面に回折格子が形成された光ガイド層とを有する分布帰還型半導体レーザにおいて、少なくとも一方の光出射面に波長選択性のある多層膜を有していることを特徴とする分布帰還型半導体レーザ。 発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本苑明は分布帰還型半導体レーザに関する。 (従来の技術)

同期構造(回折格子)をレーザ反射機構として利用する分布帰還型半導体レーザ(以下DFBレーザと略す)は、紫子内部に設けた回折格子の周期で定まるアラック波長近傍で単一軸モード発振し、高速直接変調時にも単一軸モード動作を維持するため、

光ファイバの大容量長波長伝送システムの光源と して有望視されている。

(発明が解決しようとしている問題点)

DFBレーザは、紫子内部に形成した回折格子に よる反射率の波長依存性によって選択的に一本の 軸モードを発振させようとするものであるが、通 常のDFBレーザでは、ブラッグ波長で発振せず、 ブラッグ波長をはさむ2本の軸モードが発振しやす い。この原因を以下簡単に説明する。第3図は、通 常よく試作されるDFBレーザで、共振器の片端面 での反射率R1を0とし、残りの端面での反射率R2が 0.3の時(この反射率はへきかい面での反射率とほぼ 一致する)、規格化波艮ABLに対する反射競損失 aLを示したものである。第3図から明らかなように 反射鏡損失aLの最小値は、ブラッグ波長に存在し ない。しかも、反射鏡損失aLはブラッグ波長を中 心として左右ほぼ対称な形となっているため、し きい値利得の極小値はブラッグ波長をはさんだ両 側に存在することになる。このため、通常の DFBレーザでは、ブラッグ波長をはさむ2本の縦 モードが発振する確率が高くなり、単一モードで発振するDFBレーザの歩留りを悪くする原因となっている。そこで単一軸モード発振するDFBレーザの歩留りをよくするためには、1)発振しきい値利得の最小値をブラッグ反射と一致させる、2)ΔβL対αL曲線(規格化波長に対する反射鏡損失曲線)をブラッグ波長を中心として左右非対称な形にする、ことなどが有効となってくる。

1)のタイプのレーザにおいては、通常のDFB-LDの共振器方向のほぼ中心で回折格子の位相をπだけずらすことを特徴とする。通常のDFB-LDにおいては、回折格子のブラック波長に相当する励振光の前進波と回折格子による反射波の位相がキャピティ方向の中心でπだけことなる。つまり、両者の波がたがいに打ち消し合うため、ブラック波長での発振に必要な利得が高くなり、この波長の光は励振されない。そこでレーザのキャピティ方向の中央で回折格子の位相をπだけずらしてやると回折格子による1次の反射光は、前進波と同位相となり

ブラッグ波長でのレーザ発振が可能となる。この 原理を利用したのが 1)の改良点である。

事実 1)の改良点に着目したλ/4シフト型DFBレー ザの試作例が1984年11月22発行エレクトロニクス レターズ誌第20巻4号1008~1010項に報告されてお り、ブラッグ波長に一致した単一軸モード発振す るDFBレーザが(ペレットで評価した歩留りとして は)歩留りよく得られている。しかし、上記の方法 ではλ/4シフト型回折格子を有する基板を形成する 工程を行なわねばらなず、この工程での1/4シフト 型基板作製の歩留りも問題となる。事実、上記の 論文では、悲板上にポジ型及びネガ型のフォトレ ジストを隣接して形成し、二光東干渉露光法によ り焼きつけを行った後、半導体基板をエッチング する工程によりλ/4シフト型回折格子を形成してい るため、両者のレジスト最適露光時間が異なるこ となどの問題点がありλ/4シフト型回折格子を有す る基板を形成する工程での歩留りは決してよいと はいえない。

本苑明は、上記の2)の改良点に若目し、安定に単一軸モードで発振するDFBレーザの製造歩留りを向上させることにある。

### (問題点を解決するための手段)

本苑明の要旨とするところは、ABL対aL曲線を ブラッグ波長に対して左右非対称な形にするため、DFBレーザの少なくとも一方の光出射面に波 長進択性のある多層膜ほどこすことにある。 (作用)

本発明の作用について述べる前に従来型の多層膜を有するDFBレーザと本発明の波及選択性のある多層膜を有するDFBレーザとの違いについて最初に明確にしておく。従来、DFBレーザの出力端面に多層膜を形成する目的としては、第2図の政線で示したような特性すなわちレーザ端面での反射率を高反射にするために多層膜は、第2図の実線で示したように波及の変化に対して反射率が変化するような波及選択性を有する多層膜をDFBレーザ端面に形成することにある。両者の違いは多層膜

の層数、層厚などのパラメータが大幅に異なる。 一例として発振波長が1.3µmのDFBレーザを例に とってみると、従来例では多層膜(具体例として SiO2とa-Siの多層膜を考えている)の層数が5層のも のが多く、SiO2の層厚は2240Å、a-Siの層厚は 1091Åである。ところが本発明の多層膜では多層膜 の層数が従来型のものより多く18層必要でSiO2の 層厚は2740Å、a-Siの層厚は1333Åと設計パラメー タが大幅に異なっている。

本苑明の多層膜の作用を以下簡単に説明する。第4図は、DFBレーザの片端面の反射率R1を0とし、残りの端面での反射率R2をパラメータと7、DFBレーザの規格化相対発振波長ΔβLに対する反射・ 競損失αLを計算したものである。第4図から明らかなようにDFBレーザのしきい値利得は、反射率 R2に依存している。本発明はこの効果を利用したものである。そこで今、波長が長くなるにつれて (第4図ではΔβLが負から正に変化するにつれて)端面反射率R2かしだいに高くなるような特性を有する多層膜をDFBレーザのへき開面に形成すること

を考える。このフィルタを形成することで ΔβL<0側で発振可能な軸モードのしきい値利得 は、ΔBL>0側のそれより小さくすることができ、 ΔβL<0側の軸モードを選択的に発振させることが できる。このようすを第4図でながめてみると従来 型では第4図の実線5のようなブラッグ波長に対し て左右対称なΔβL-aL特性を示したものを本発明の 効果により第4図の波線6のようなブラッグ波長に 対して左右非対称な $\Delta \beta L$ - $\alpha L$ 特性にすることができ る。これにより反射競損失aLの極小部は従来2ヵ所 の波長で存在していたものが1ヵ所で存在するよう になり、単一軸モードのみが選択的に発振する確 率が高くなる。以上は一方の光出射面に波及遜択 性のある膜を施した例で説明したが、この事情は 両方の出射面に多層膜を形成した場合も同様であ 3.

### (実施例)

第1図は、本発明の構成を明示するための全体構成図である。本発明は、DFBレーザ1の一方のへき関面に無反射コーティング(又は低反射膜)膜4を形

ドで発振されやすくなる。また、DFBレーザの端面での回折格子の位相Qは素子作製時に制御することは不可能であるからDFBレーザの歩留りは位相Qがある発振利得差ΔαL以上になる確率を評価することにより定量的に比較できる。今、両者の構造のDFBレーザを比較すると従来型構造のDFBレーザでは、ΔαL>0.1 が41%,ΔαL>0.2 が25%,ΔαL>0.3が12%となっているのに対し、本発明のDFBレーザではΔαL>0.1が74%,ΔαL>0.2が45%,ΔαL>0.3が20%となっている。以上のことから、本発明によりDFBレーザの製造歩留りが向上することがわかる。

### (発明の効果)

DFBレーザの少なくとも一方の光出射面に波長 選択性のある多層膜フィルタを形成することによ り従来型のDFBレーザより高い確率で単一軸モー ド発振する案子がえられる。

### 図面の簡単な説明

第1図は本発明のDFBレーザの端面構造を示した 構造図、第2図は多層膜フィルタの波長に対する反

成し、残りのへき関面にSiO22、アモルファス Si3を順次n層(nは正の整数)積層した多層膜を形成 することにより構成される。第2図は、一例として 多層膜を18層積層した時の各波長に対する反射率 を計算したものである。ここでSiO22の屈折率は1. 46、忍厚は0.274µmで、アモルファスSi3の屈折率 は3、層厚は0.1333µmとした。このような構造の多 - 層膜は、第2図に示したように急峻な波長依存性を 有しており、本発明の効果を十分に発揮できる。 このことを実証するために第5図には上記の多層膜 フィルタを形成したDFBレーザのΔβL対aL曲線の 計算結果を示す。ここでkL=0.5とした。第5図 は、第3図と比較するとΔβL対aL曲線がブラッグ波 長に対して非対称な曲線が得られることがわか る。 第6図 a) はR1=0,R2=0.31 の 従 来 型DFB レー ザ。第6図 b)は本発明のDFBレーザのR2側端面の位 相Qに対するメインモードとサブモードの発振利得 差ΔαLの関係を示したものである。発振利得差 ΔαLは、軸モードの安定性を評価する上で重要なパ ラメータであり、この値が大きいほど単一軸モー

射率依存性を示した図、第3図は従来型のDFBレーザの規格化発振波長ΔβL対反射鏡損失αLを示した図、第4図は、従来型のDFBレーザで端面の反射率R2を変化させた時のΔβL対αL曲線を示す図、第5図は本発明のDFBレーザにおけるΔβL対αL曲線を示す図、第6図a)は従来型、b)は本発明のDFBレーザにおいて端面位相Qに対するDFBレーザのメインモードとサブモードの利得差ΔαLを示した図である。

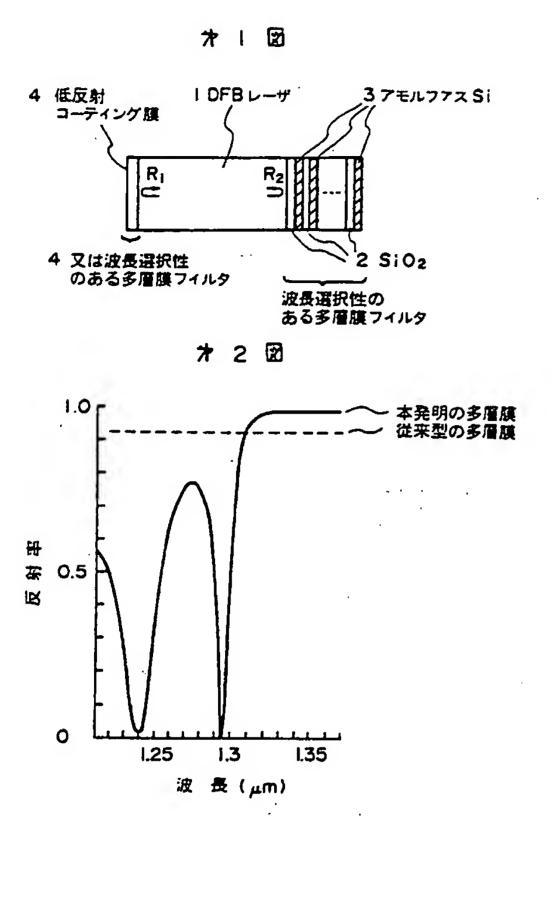
図中、1はDFBレーザ、2はSiO<sub>2</sub>、3はアモルファスSi、4は低反射コーティング膜である。

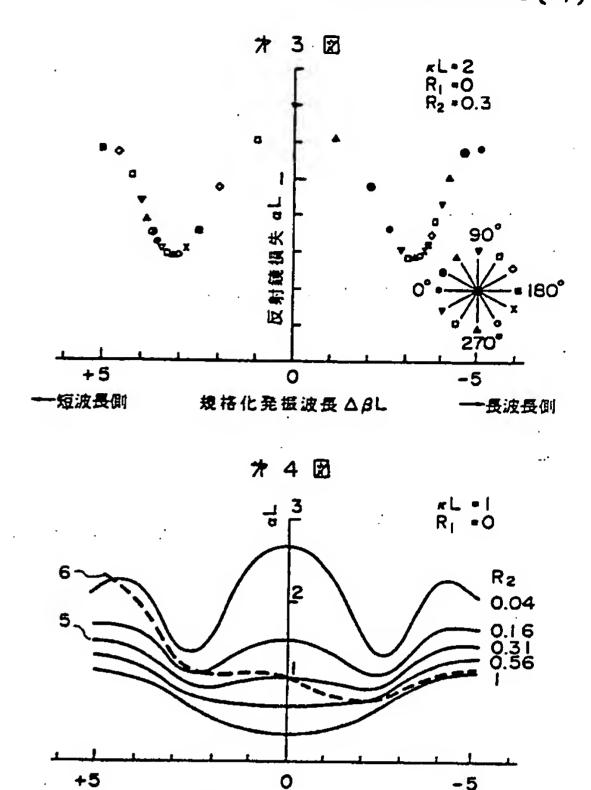
代理人 弁理士 内原



## 特開昭62-209886(4)

-5





規格化発掘波長 Δ β L

